PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-266854

(43) Date of publication of application: 22.09.1994

(51)Int.Cl.

GO6F 15/72

BEST AVAILABLE COPY

(21)Application number: 05-081263

(22)Date of filing:

15.03.1993

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(72)Inventor: SHIRAISHI NAOHITO

FUJII TATSUYA

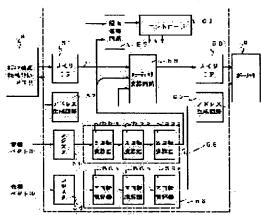
FUKUSHIMA MASANOBU NAKAJIMA TATSUYA IZAWA YASUHIRO

(54) SHADING PROCESSING METHOD, ITS DEVICE AND STEREOSCOPIC IMAGE DISPLAY DEVICE USING THE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a device capable of executing real time shading processing by simple constitution.

CONSTITUTION: This device is provided with a vector rotating circuit 56 for correcting the rotation of a light source vector directed to a solid in the reverse direction to the threedimensional (3-D) rotating operation of solid data, a vector rotating circuit 55 for correcting the rotation of a visual line vector directed to the solid in the reverse direction to the 3-D rotating operation of the solid data and a shading operation circuit 58 for calculating a shading value to be added to a solid image in accordance with a normal vector group and an inner product between the rotationcorrected light source vector and visual line vector.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.12.1999

Date of sending the examiner's decision of

rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3233376

[Date of registration]

21.09.2001

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-266854

(43)公開日 平成6年(1994)9月22日

(51)Int.Cl.⁵
G 0 6 F 15/72

識別記号 465 庁内整理番号 9192-5L FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 12 頁)

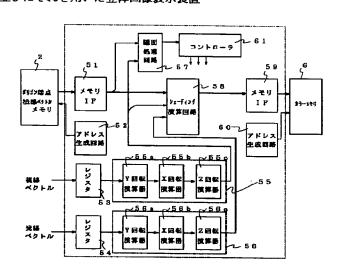
(21)出願番号	特願平5-81263	(71)出願人 000006747
		株式会社リコー
(22)出願日	平成5年(1993)3月15日	東京都大田区中馬込1丁目3番6号
		(72)発明者 白石 尚人
		東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
		会社リコー内
		(72)発明者 藤井 達也
		東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
		会社リコー内
		(72)発明者 福島 正展
		東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
		会社リコー内
		(74)代理人 弁理士 鳥居 洋
		最終頁に続く

(54)【発明の名称】 シェーディング処理方法及びその装置並びにそれを用いた立体画像表示装置

(57)【要約】

【目的】 この発明は、簡単な構成でシェーディングの リアルタイム処理が行なえる装置を提供すること目的と する。

【構成】 この発明は、立体に向かう光源ベクトルに対し、立体データの3次元の回転操作とは逆方向の回転補正を行なうベクトル回転回路56と、立体に向かう視線ベクトルに対し、立体データの3次元の回転操作とは逆方向の回転補正を行なうベクトル回転回路55と、法線ベクトル群と回転補正された光源ベクトルと視線ベクトルとの内積に応じて立体画像に付加する陰影値を算出するシェーディング演算回路58と、を備えてなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 立体画像を得る立体データ及び立体の表 面の法線ベクトル群を生成する手段と、この立体データ に対し3次元の回転操作を行なう手段と、上記立体に向 かう光源ベクトルに対し、上記回転操作とは逆方向の回 転補正を行なう手段と、上記立体に向かう視線ベクトル に対し、上記回転操作とは逆方向の回転補正を行なう手 段と、上記法線ベクトル群と回転補正された光源ベクト ルと視線ベクトルとの内積に応じて上記立体画像に陰影 を付加する陰影付加手段と、を備えてなるシェーディン 10 グ処理装置。

1

【請求項2】 前記陰影付加手段は、面方向に反射する 環境光を演算する手段と、面方向以外に反射する環境光 を演算する手段と、を備え、上記両環境光及び上記法線 ベクトル群と回転補正された光源ベクトルと視線ベクト ルに基づいて、画像に陰影を付加することを特徴とする 請求項1に記載のシェーディング処理装置。

【請求項3】 立体に向かう光源ベクトル並びに視線ベ クトルに対し、立体データの3次元の回転操作とは逆方 向の回転補正を行なうとともに、回転補正された視線べ 20 クトルとポリゴン面法線を内積し、ポリゴンの表裏を判 断し、表のポリゴンに対し、立体の表面の法線ベクトル 群と回転補正された光源ベクトルと視線ベクトルとの内 積に応じて立体画像に陰影を付加することを特徴とする シェーディング処理方法。

【請求項4】 ポリゴン情報を格納するポリゴン端点メ モリと、立体の表面の法線ベクトル群を格納する法線ベ クトルメモリと、ポリゴン端点メモリからの端点値を幾* * 何変換する幾何変換装置と、光源ベクトル並びに視線ベ クトルに対し、立体データの3次元の回転操作とは逆方 向の回転補正を行なうとともに、法線ベクトル群と回転 補正された光源ベクトルと視線ベクトルとの内積に応じ て立体画像に付加する陰影値を算出するシェーディング 装置と、幾何変換装置からのスクリーン座標とシェーデ ィング装置からの陰影情報に基づき表示装置に表示され る描画情報を作成する描画装置と、を備えてなる立体画 像表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、立体を表現した3次 元画像に陰影を付加し、立体の把握を容易にするシェー デイング処理方法及びその装置に関する。

[0002]

【従来の技術】CRTディスプレイ等の 2 次元 (平面) 表示装置に3次元立体図形を透視変換処理、遠近処理等 によって表示する場合に、表示された物体に自然な感じ を与えるため光反射モデルに基づいて、陰影、すなわち シェーディング処理が行なわれている。

【0003】このシェーディングの手法としては、ビ・ トウイング・フォング (Bui・Toung・Phon g) のフォングシェーディングなどが知られている。

【0004】このフォングシェーディングは、次の数1 式に基いて、図14に示すベクトルの関数に従い視線方 向の光の強さを算出するものである。

[0005]

【数1】

 $I = Iamb + \sum_{i=1}^{n} (IpiKd(\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{Li}) + IpiKs(\overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{R})^{n} \alpha i)$ ここで、

I:視線方向の光の強さ、Iamb:環境光、

I pi:光源iの光の強さ、Kd:拡散反射係数、Ks:鏡面反射係数、

N:物体の法線ペクトル.

ー L:光源iの光線ベクトル、

ラ E:視線ベクトル、

R:反射光ベクトル である。

【0006】また、鏡面反射を無視したシェーディング 手法として、下記数2式に基づいて、図15に示すべク 40 トル関数に従い光の強さを算出するランバート (Lam bart)シェーディング手法がある。

[0007]

【数2】

光蔥戲 $I = \Sigma (I_{piKd}(\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{Li}))$

ここで

Ipi:光源iの光の強さ、

N:物体の法線ベクトル、

ー L:光源iの光線ベクトル、

である。

【0008】このアルゴリズムを適用する時には、光線 ベクトル、面法線ベクトルを随時算出する必要があり、 極めて高速に動作する大規模な専用ハードウェアを必要 50 とする。

【0009】簡単な回路でランバートシェーディング手 法を実現する装置が特開平2-51789号公報(国際 特許分類G06F 15/72) に提案されている。

【0010】この装置は、物体の面法線をまず算出し、 その後、物体の回転の逆回転を光線ベクトルにだけ行 い、上記モデルによって陰影を付加するので、物体の回 転に伴って法線ベクトルの再計算を行なう必要がなく、 簡単な回路で高速動作を実現しようとするものである。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記装 10 置は、ランバートモデルのように物体の面法線と光線べ クトルだけの関係にのみ成立し、フォングモデルのよう に鏡面反射を考慮すると、視線ベクトルと反射ベクトル も考慮しなければならずリアルな画像を表現する場合に は適用することができない。

【0012】このため、従来は光線方向、視線方向の変 更をリアルタイムに行なうゲーム機器やフライトシミュ レータ、ドライブシミュレータ等のように使用者のハン ドル操作をリアルタイムに伝えられるシステムにおいて は遅れを伴うという問題があった。

【0013】一方、フォングモデルは局所照明モデルで あるため、光線ベクトルとは全く反対の方向からその物 体を見たとき、その物体の面(ポリゴン面)は光線ベク トルとは反対の方向を向いているため、拡散反射光、鏡 面反射光とも"0"となり、すべての面が環境光の光し か示さなくなり、すべて同じ色もしくは同じ輝度しか持 たずリアル感が損なわれるという問題があった。

【0014】また、大域照明モデルであるレイトレーシ ング等では全ての反射光について計算を行うため、1次 の光線が視線ベクトルと反対方向でも数次の反射光によ 30 りそれぞれの面に輝度が与えられ、全て同じ輝度を示す という上述した問題は発生しないが、多くの計算を必要 とする問題があった。

【0015】この発明は、上述した従来の問題点を解消 するためになされたものにして、簡単な構成でシェーデ ィングのリアルタイム処理が行なえる方法を提供するこ とを第1の目的とする。

【0016】更に、この発明は、光線方向と反対方向の 面に対しても、簡単な構成でシェーディングのリアルタ イム処理が行なえる方法を提供することを第2の目的と 40 する。

[0017]

【課題を解決するための手段】この発明の第1の発明 は、第1の目的を達成するために、立体画像を得る立体 データ及び立体の表面の法線ベクトル群を生成する手段 と、この立体データに対し3次元の回転操作を行なう手 段と、上記立体に向かう光源ベクトルに対し、上記回転 操作とは逆方向の回転補正を行なう手段と、上記立体に 向かう視線ベクトルに対し、上記回転操作とは逆方向の

正された光源ベクトルと視線ベクトルとの内積に応じて 上記立体画像に陰影を付加する陰影付加手段と、を備え てなる。

【0018】さらに、この発明の第2の発明は、第2の 目的を達成するために、前記陰影付加手段は、面方向に 反射する環境光を演算する手段と、面方向以外に反射す る環境光を演算する手段と、を備え、上記両環境光及び 上記法線ベクトル群と回転補正された光源ベクトルと視 線ベクトルに基づいて、画像に陰影を付加することを特 徴とする。

[0019]

【作用】この発明は、物体の回転に伴って法線ベクトル の再計算などをおこなう必要がなくなり、シェーディン グ処理演算をROMなどに格納することが可能となるの で、幾何変換処理部と並列にシェーディング処理ができ 応答性がきわめて良好になる。

【0020】また、この発明の第2の発明によれば、光 線方向と反対方向の面に対しもそれぞれの輝度が与えら ・れリアルなシェーディングを高速に行える。

20 [0021]

【実施例】以下、この発明の一実施例につき図面を参照 して説明する。

【0022】図1は、この発明のシェーディング装置を 用いた立体画像表示装置のブロック図である。

【0023】この装置は、例えば、レーシングゲームや 飛行機の操縦シュミレーションなどのゲーム機器に用い て好適な一例が示されている。図1に従いこの発明のシ ェーディング装置を用いた立体画像表示装置の全体構成 につき説明する。

【0024】この実施例においては、各種条件のシミュ レーション画像を複数のポリゴン情報として、ポリゴン 端点メモリ1にX, Y, Z座標値として与えられる。

【0025】また、各ポリゴン端点の法線ベクトル値 (NX, NY, NZ) はポリゴン端点法線ベクトルメモ リ2に格納さている。このベクトルメモリ2には、更に 各ポリゴンのレッドの拡散反射係数(RKd)、グリー ンの拡散反射係数(GKd)、ブルーの拡散反射係数 (BKd) と各ポリゴンのレッドの鏡面反射係数 (RK s)、グリーンの鏡面反射係数(GKs)、ブルーの鏡 面反射係数 (BKs) 及びレッドの環境光値 (Rambien t) 、グリーンの環境光値(Gambient)、ブルーの環境 光値 (Bambient) を格納している。これら各データは この発明の特徴とするところのシェーディング装置 5 に 与えられる。

【0026】CPUはあらゆる立体物(オブジェクト) を複数のポリゴンの集合体として表現し、このポリゴン の各端点を示す端点情報を読み出し、ハンドルアクセス 等で構成された操作部(図示しない)の操作内容に基づ いて変換された電気信号に従いこの状況に応じた状況デ 回転補正を行なう手段と、上記法線ベクトル群と回転補 50 ータを演算し、幾何変換装置3及びシェーディング装置 10

5に夫々データを与える。

【0027】幾何変換装置3は、CPUからの命令に従 い各種ポリゴンデータを参照しながら、ポリゴン端点メ モリ1からデータを読み出し、ポリゴンの端点の値を視 線方向に回転する視野変換、透視投影変換により各ポリ ゴンの端点座標を幾何変換し、そのX,Yの2次元座標 (SX, SY) をスクリーンメモリ4に与える。また、 ポリゴン中心の視野変換された代表値即ち、そのポリゴ ンの視点からの距離の代表値(2値)を決定し、そのデ ータをスクリーンメモリ4に与える。

【0028】シェーディング装置5は、ベクトルメモリ 2より読み出したポリゴン端点の法線ベクトル値に対し てシェーディング演算を行い、ポリゴン端点の色を算出 し、このポリゴン端点の色をポリゴン端点カラーメモリ 6に与える。このシェーディング装置5の詳細について は後述する。

【0029】描画処理装置7はスクリーン画面のY方向 に分割された処理領域に含まれるポリゴンに対してスク リーンメモリ4及びカラーメモリ6より端点情報を読み 出してCRT9が必要とするスキャンラインにかかるポ 20 リゴンをビットマップ上に描画し、そのデータをフレー ムメモリ8に与える。

【0030】次に、この発明の実施例におけるシェーデ ィング装置5につき図2を参照して更に説明する。

【0031】シェーディング装置5は、ベクトルメモリ 2から、法線ベクトル値、拡散反射係数、鏡面反射係 数、環境光値を夫々読み出し、読み出された各データは メモリインターフェース51に一旦格納される。ベクト ルメモリ2のアクセスは、アドレス生成回路52にて生 成されたアドレスによって行なわれ、メモリより夫々デ 30 ータが読み出される。

【0032】メモリインターフェース51に格納された データは、隠面処理装置57及びシェーディング演算回 路58にそれぞれ与えられ、隠面処理装置57にてポリ ゴン面法線ベクトルとベクトル回転回路55にて回転演 算処理された視線ベクトルとの内積に基づいてそのポリ ゴンか可視か不可視、すなわち表に現れるポリゴンか裏 に隠れるポリゴンかを判定し、その結果をコントローラ 61に出力する。コントローラ61は可視ポリゴンに対 理をを行うように、シェーディング演算回路58を制御 する。この隠面処理回路57の構成例を図4に示し、詳 細については後述する。

【0033】立体物体(オブジェクト)が例えば時計回 りに θ だけ回転させたとき、オブジェクトのある点の法 線ベクトルはnはn'の位置に移動するのに対し、視線 ベクトル、光線ベクトルは移動しない。このため視線ベ クトル、光線ベクトルとで新たなシェーディング係数の 計算を行う必要がある。この時、法線ベクトルは多数存 とした場合、大規模な回路が必要となる。ところが、光 線ベクトル及び視線ベクトルを反時計回りに- θ だけ回 転させたベクトルとオブジェクト回転前の法線ベクトル とで求めたシェーディング係数が法線ベクトルを回転演 算させ視線ベクトル及び光線ベクトルとで算出したシェ ーディング係数と同じになる。このため、この発明では 法線ベクトルに回転処理演算を行うのではなく視線ベク トル及び光線ベクトルに逆回転処理演算を行いシェーデ イング係数を求めるように構成している。

【0034】CPUよりオブジェクトの回転角度(X θ 、 $Y\theta$ 、 $Z\theta$) が入力されると、視線ベクトルはベク トル回転回路 5 5 にてX, Y, Z方向に($X \theta$ 、 $Y \theta$ 、 Ζθ) だけ逆回転処理が行われる。すなわち、視線ベク トルはレジスタ53に一旦格納され、ベクトル回転回路 55のY回転演算器55aにて、Y方向にYθ逆回転演 算が行われ、X回転演算器55bに送られる。X回転演 算器55bはX方向にXθ逆回転演算を行い、Z回転演 算器55cにそのデータを送る。2回転演算器55cは Ζ方向にΖθ逆回転演算を行い、その演算結果をシェー ディング演算回路58及び隠面処理回路57にそれぞれ 与える。

【0035】また、光線ベクトルは、ベクトル回転回路 **56にてX, Y, Z方向に(Xθ、Yθ、Zθ)だけ逆** 回転処理が行われる。すなわち、光線ベクトルはレジス タ53に一旦格納され、ベクトル回転回路56のY回転 演算器 5 6 a にて、Y方向にYθ逆回転演算が行われ、 X回転演算器56bに送られる。X回転演算器56bは Χ方向にΧθ逆回転演算を行い、Ζ回転演算器56cに そのデータを送る。2回転演算器56cは2方向に2θ 逆回転演算を行い、その演算結果をシェーディング演算 回路58に与える。これら回転演算器は図5に示すよう に構成され、各X, Y, Zにおける各ベクトルの座標係 数(A, B)に対してsinθ、cosθの乗算を行い それぞれその乗算結果の差分をとり、θの逆回転演算を

【0036】そして、ベクトル回転回路55の処理結果 と、ベクトル回転回路56の処理結果がシェーディング 演算器58に与えられる。シェーディング演算器58 は、両処理結果とベクトルメモリ2からのR, G, Bの してのみフォングモデルに基づくシェーディング演算処 40 拡散反射係数、鏡面反射係数、環境光値とにより、色値 を求める演算を行ない、この算出した色値をメモリイン ターフェース59に出力する。シェーディング演算器5 8の構成例を図3に示し、その詳細につき後述する。

【0037】メモリインターフェース59に格納された 色値は、アドレス生成回路60にて生成されたアドレス 値にて指定されたポリゴン端点カラーメモリ6の領域に 格納される。

【0038】この発明の隠面処理回路57について、図 4に従い説明する。この隠面処理回路57はポリゴン面 在するので、この回転移動した法線ベクトルを演算する 50 法線ベクトル(PX,PY,PZ)と変換された視線ベ

40

クトル (EX, EY, EZ) との内積をとり、その正、 負をコントローラ61に知らせるものである。すなわ ち、それぞれ3つの乗算器571、572、573の一 方の入力に法線ベクトル (PX, PY, PZ) データ が、また乗算器571、572、573の他方の入力に 変換された視線ベクトル (EX, EY, EZ) データが 与えられ、各乗算器で演算され、その演算結果が加算器 574に与えられる。この加算器574にて各乗算器の 演算結果が加算され、正、負の出力がなされる。この加 算器574からの出力が正の場合には、ポリゴン面は表 を向いており、また、負の場合には裏を向いていると判 断される。

【0039】次に、図3に基づきシェーディング演算回路58の構成につき説明する。この図3においては、輝度値のみを求めており、フォングモデルのシェーディングアルゴリズムをハードウェア化したものである。例えば、色値を求める場合には、R, G, Bそれぞれの拡散反射係数Kdと鏡面反射係数Ksと環境光強度AMBと光源強度L1を持ち、内積値(INNNER)に対してR, G, Bそれぞれの拡散反射係数Kdを乗算し、R, G, Bの拡散反射光強度を求める。そして、第2の内積値(INNNER2)に対してR, G, Bそれぞれの鏡面反射係数Ksを乗算し、R, G, Bごとに光の強度を求めるように構成される。

【0040】これら各演算器はコントローラ61により制御され、コントローラ61は図6に示すフローチャートに従って動作する。

【0041】次に、この発明の第1実施例の動作を図6のフローチャートに基づいて、更に説明する。

【0042】シェーディング動作を開始すると、まず、オブジェクトの回転角度 $X\theta$, $Y\theta$, $Z\theta$ が CPUより入力される(ステップ S1)。そして、ベクトル回転回路 56にて光線ベクトル(LX, LY, LZ)をオブジェクトの回転角度 $X\theta$, $Y\theta$, $Z\theta$ だけ逆回転させる(ステップ S2)。続いて、ベクトル回転回路 55にて視線ベクトル(EX, EY, EZ)をオブジェクトの回転角度 $X\theta$, $Y\theta$, $Z\theta$ だけ逆回転させる(ステップ S3)。

【0043】そして、ベクトルメモリ2よりポリゴン面 法線ベクトル(PX, PY, PZ)が読み出された後 (ステップS4)、R, G, Bの拡散反射係数 (RK d, GKd, BKd) 及び鏡面反射係数 (RKs, GK s, BKs)が読み出され (ステップS5)、ステップ S6へ進む。。

【0044】ステップS6では、隠面処理回路57にて、ポリゴン面法線ベクトル (PX, PY, PZ) と変換された視線ベクトル (EX, EY, EZ) との内積がとられる。この内積値 (INNNER) が正か負か判断され (ステップS7)、内積値 (INNNER) が負の場合には、そのポリゴンは裏を向いているため、表側か 50

らは見えないのでステップS4に戻る。正の場合には、 可視ポリゴン面としてステップS8に進む。

【0045】ステップS8において、ポリゴン端点法線ベクトル (NX, NY, NZ) をベクトルメモリ2より読み出し、シェーディング演算回路58にて法線ベクトル (NX, NY, NZ) と逆回転演算された視線ベクトル (EX, EY, EZ) とのとの内積がとられる (ステップS9)。この内積値 (INNNER) と拡散反射係数Kdを乗算し、R, G, Bの拡散反射強度 (DIF)を算出する (ステップS10)。

【0046】続いて、ステップS11にて、反射光のベクトルを求め、ステップS12にて視線ベクトルと反射光ベクトルとの内積を求める。この第2内積値(INNER2)と鏡面反射強度Ksを乗算しR,G,Bの鏡面反射強度を算出する(ステップS13)。

【0047】続いて、ステップS14において、光線強度L1に拡散反射強度と鏡面反射強度を加えたものを乗算し、この値に環境強度を加算して、輝度値(I)を算出する。

【0048】そして、ステップS15にて、輝度値をカラーメモリ6に書き込み、ステップS16にて、ポリゴンの全てのポリゴン端点の処理が終了したか否か判断され、処理していない場合には、前述のステップS8に戻り、前述の動作を繰り返す。また、処理が終了すると、ポリゴンの処理が終了したか否か判断され、処理が終了していない場合には、ステップS18にて、オブジェクト中のポリゴン全てに対して、処理が終了したか否か判断され、処理が終了して、処理が終了したか否か判断され、処理していない場合には、前述のステップS1に戻り、前述の動作を繰り返す。また、処理が終了すると、処理が終了したと判断されると、このシェーディング処理が終了したと判断されると、このシェーディング処理が終了したと判断されると、このシェーディング処理が終了したと判断されると、このシェーディング処理が終了したと判断されると、このシェーディング処理が終了したと判断されると、このシェーディング処理が終了したと判断されると、このシェーディング処理が終了する。

【0049】上述した第1の実施例は、フォングモデルに基づいてシェーディングのリアルタイム処理を実現しているが、フォングモデルは、局所照明モデルであるため、光線ベクトルとは全く反対の方向からその物体を見たとき、その物体の面(ポリゴン面)は光線ベクトルとは反対の方向を向いているため、拡散反射光、鏡面反射光とも"0"となり、すべての面が環境光の光しか示さなくなり、すべて同じ色もしくは同じ輝度しか持たずリアル感が損なわれる。第2の実施例は全ての反射光を考慮してリアル感のあるシェーディング処理を施す装置を提供するものである。

【0050】この第2実施例と第1実施例と相違するところはシェーディング演算回路の構成であり、その他の部分は第1実施例と同様であるので、説明の重複を避けるために同一部分については説明を省略し、シェーディング演算回路部分を中心にして説明する。

【0051】上述した実施例と同様に、ベクトル回転回

q

路55の処理結果と、ベクトル回転回路56の処理結果がシェーディング演算器58に与えられる。シェーディング演算器58に与えられる。シェーディング演算器58は、両処理結果とベクトルメモリ2からのR, G, Bの拡散反射係数、鏡面反射係数、環境光値とにより、色値を求める演算を行ない、この算出した色値をメモリインターフェース59に出力する。この実施例におけるシェーディング演算器58は図7に示すように、拡散反射光演算装置581と鏡面反射光演算装置582と環境反射光演算装置583とを備え、各演算装置*

*の演算結果が加算器584にて加算され、輝度値が算出され、その輝度値をレジスタ585に格納するように構成されている。すなわち、この第2実施例におけるシェーディング演算回路58により、フォングモデル基づいて、環境光に対してポリゴン面法線方向に反射する光と面方向以外に反射する光を考慮したシェーディング処理を以下の数式3に従い行われる。

10

[0052]

【数3】

 $I = (IpiKa(\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{E}) Iamb) + \sum_{i}^{\text{TABM}} (IpiKd(\overrightarrow{N} \cdot \overrightarrow{Li}) + IpiKs(\overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{R})^{n} \alpha i)$

ここで、 I:視線方向の光の強さ

I amb: 面方向以外の反射する環境光 I ai: 面方向に反射する環境光の強さ Ka: 面方向に反射する環境反射係数

Ipi: 光源の光の強さ ↑: 物体の法線ベクトル L: 光源iの光線ベクトル

E:視線ベクトル

R:反射光ベクトル である。

【0053】拡散反射光演算装置581は、上記数式3の第2項に相当する演算を行うもので、図8に示すようにハードウェア化される。この図8の回路で、法線ベクトル(NX、NY、NZ)と逆回転演算された視線ベクトル(EX、EY、EZ)との内積がとられ、この内積値(INNNER)と拡散反射係数Kdを乗算される。この乗算値と光線強度L1とを乗算し、拡散反射強度(DIF)を算出する。

【0054】鏡面反射光演算装置582は、上記数式3の第3項に相当する演算を行うもので、図9に示すようにハードウェア化される。この図9の回路で、法線ベクトル(NX、NY、NZ)と逆回転された光線ベクトル(LX、LY、LZ)との内積により反射光のベクトルを求め、この反射光ベクトルと視線ベクトル(EX、EY、EZ)との内積を求める。この第2内積値(INNER2)と鏡面反射強度Ksを乗算し、鏡面反射強度(SPEC)を算出する。

【0055】環境反射光演算装置583は上記数式3の第1項に相当する演算を行うもので、図10に示すように、面方向に反射する環境反射光演算装置583aと面方向に以外に反射する環境反射光演算装置583bを備え、両演算装置の処理結果を加算器583cにて加算することにより算出される。

【0056】面方向に反射する環境反射光演算装置583aは、図11に示すように、ハードウェア化され、法線ベクトル(NX、NY、NZ)と逆回転演算された視線ベクトル(EX、EY、EZ)との内積がとられ、この第3内積値(INNNER3)と環境反射係数Kaが乗算される。この乗算値と第2光線強度L2とを乗算

し、第1の環境反射強度(ANB1)を算出する。

【0057】面方向以外に反射する環境反射光演算装置583bは、図12に示すように、ハードウェア化され、第2光線強度L2と環境光(Iamb)とを加算することにより、第2の環境反射強度(ANB2)が算出される。

【0058】次に、この第2実施例の動作を図13のフローチャートに基づいて、更に説明する。

【0059】シェーディング動作を開始すると、まず、オブジェクトの回転角度 $X\theta$, $Y\theta$, $Z\theta$ が CPUより入力される(ステップS21)。そして、ベクトル回転回路 56にて光線ベクトル(LX, LY, LZ)をオブジェクトの回転角度 $X\theta$, $Y\theta$, $Z\theta$ だけ逆回転させる(ステップS22)。続いて、ベクトル回転回路 55にて視線ベクトル(EX, EY, EZ)をオブジェクトの回転角度 $X\theta$, $Y\theta$, $Z\theta$ だけ逆回転させる(ステップS23)。

【0060】そして、ベクトルメモリ2よりポリゴン面 法線ベクトル(PX, PY, PZ)が読み出された後 (ステップS24)、R, G, Bの拡散反射係数(RK d, GKd, BKd)、鏡面反射係数(RKs, GK s, BKs)及び環境反射係数(RKa, GKa, BK a)が読み出され(ステップS25)、ステップS26 へ進む。

【0061】ステップS26では、隠面処理回路57にて、ポリゴン面法線ベクトル(PX, PY, PZ)と変換された視線ベクトル(EX, EY, EZ)との内積がとられる。この内積値(INNNER)が正か負か判断50 され(ステップS27)、内積値(INNNER)が負

11

の場合には、そのポリゴンは裏を向いているため、表側 からは見えないのでステップS24に戻る。正の場合に は、可視ポリゴン面としてステップS28に進む。

【0062】ステップS8において、ポリゴン端点法線 ベクトル (NX, NY, NZ) をベクトルメモリ2より 読み出し、シェーディング演算回路58にて法線ベクト ル (NX, NY, NZ) と逆回転演算された視線ベクト ル (EX, EY, EZ) とのとの内積がとられる (ステ ップS29)。この内積値(INNNER)と拡散反射 係数Kdを乗算し、R, G, Bの拡散反射強度 (DI F) を算出する (ステップS30)。

【0063】続いて、ステップS31にて、反射光のベ クトルを求め、ステップS32にて視線ベクトルと反射 光ベクトルとの内積を求める。この第2内積値(INN ER2) と鏡面反射強度Ksを乗算しR, G, Bの鏡面 反射強度を算出する (ステップS33)。

【0064】続いて、ステップS34にて、法線ベクト ル (NX, NY, NZ) と逆回転演算された視線ベクト ル (EX, EY, EZ) との内積を求める。この第3内 積値(INNNER3)と環境反射係数Kaが乗算した 20 ものと第2光線強度L2とを乗算し、面方向に反射する 環境反射強度を算出する(ステップS35)。

【0065】そして、ステップS36にて、光源強度L 1を拡散反射強度と鏡面反射強度に乗算したものと環境 光強度し2を面方向に反射する環境反射強度に乗算した ものと面方向以外に反射する環境光強度を加えて輝度値 (I)を求める。

【0066】そして、ステップS37にて、輝度値をカ ラーメモリ6に書き込み、ステップS38にて、ポリゴ ンの全てのポリゴン端点の処理が終了したか否か判断さ れ、処理していない場合には、前述のステップS28に 戻り、前述の動作を繰り返す。また、処理が終了する と、ステップS39に進み、ステップS39にて、全て のポリゴンの処理が終了したか否か判断され、処理が終 了していない場合には、ステップS24に戻り、前述の 動作を繰り返す。ステップS40にて、オブジェクト中 のポリゴン全てに対して、処理が終了したか否か判断さ れ、処理していない場合には、前述のステップS21に 戻り、前述の動作を繰り返す。また、処理が終了する と、処理が終了したと判断されると、このシェーディン 40 の関係を示す模式図である。 グ処理が終了する。

[0067]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ ば、物体の回転に伴って放線ベクトルの再計算などをお こなく必要がなくなり、シェーディング処理演算をRO Mなどに格納することが可能となるので、幾何変換処理 部と並列にシェーディング処理ができ応答性がきわめて 良好になる。

【0068】また、この発明の第2の発明によれば、光 線方向と反対方向の面に対しもそれぞれの輝度が与えら れリアルなシェーディングを高速に行える。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明のシェーディング装置を用いた立体画 像表示装置を示すブロック図である。

【図2】この発明のシェーディング装置を示すブロック 図である。

【図3】この発明の第1実施例におけるシェーディング 演算回路の具体的構成を示すブロック図である。

【図4】この発明に用いられる隠面処理回路の具体的構 成を示すブロック図である。

【図5】この発明に用いられるベクトル回転回路の具体 的構成を示すブロック図である。

【図6】この発明の第1実施例の動作を示すフローチャ ートである。

【図7】この発明の第2実施例におけるシェーディング 演算回路の構成を示すブロック図である。

【図8】この発明の第2実施例のシェーディング演算回 路における拡散反射演算装置の具体的構成を示すブロッ ク図である。

【図9】この発明の第2実施例のシェーディング演算回 路における鏡面反射演算装置の具体的構成を示すブロッ ク図である。

【図10】この発明の第2実施例のシェーディング演算 回路における環境光演算装置の構成を示すブロック図で ある。

【図11】この発明の第2実施例のシェーディング演算 回路における面方向に反射する環境光演算装置の具体的 構成を示すブロック図である。

【図12】この発明の第2実施例のシェーディング演算 回路における面方向以外に反射する環境光演算装置の具 体的構成を示すブロック図である。

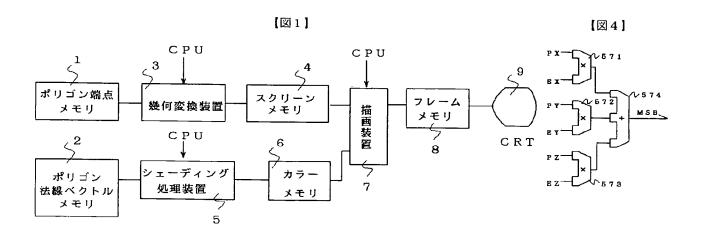
【図13】この発明の第2実施例の動作を示すフローチ ヤートである。

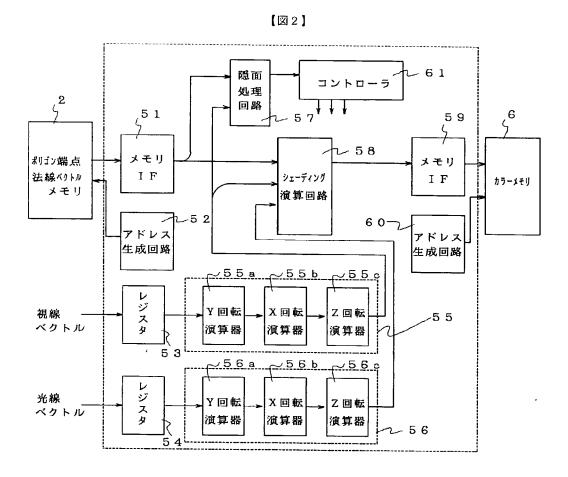
【図14】フォングシェーディングモデルのベクトルの 関係を示す模式図である。

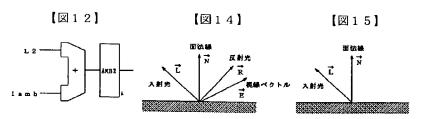
【図15】ランバートシェーディングモデルのベクトル

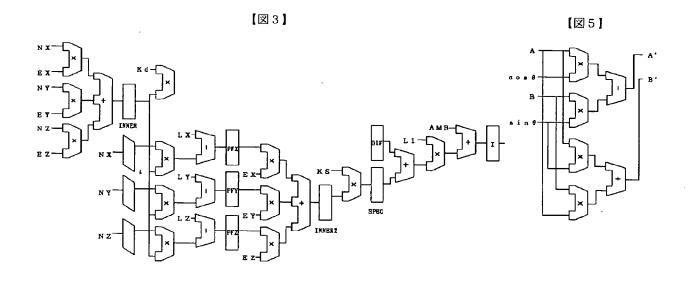
【符号の説明】

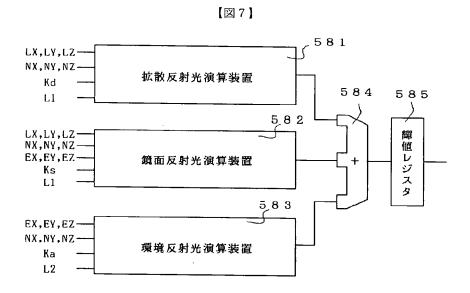
- 1 ポリゴン端点メモリ
- 2 ポリゴン端点法線ベクトルメモリ
- 5 シェーディング装置
- 6 ポリゴン端点カラーメモリ
- 55, 56 ベクトル回転回路
- 58 シェーディング演算器

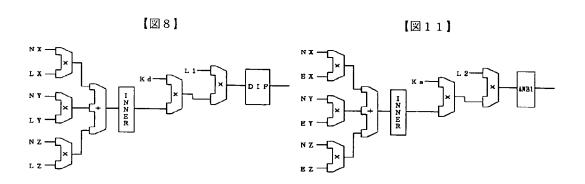




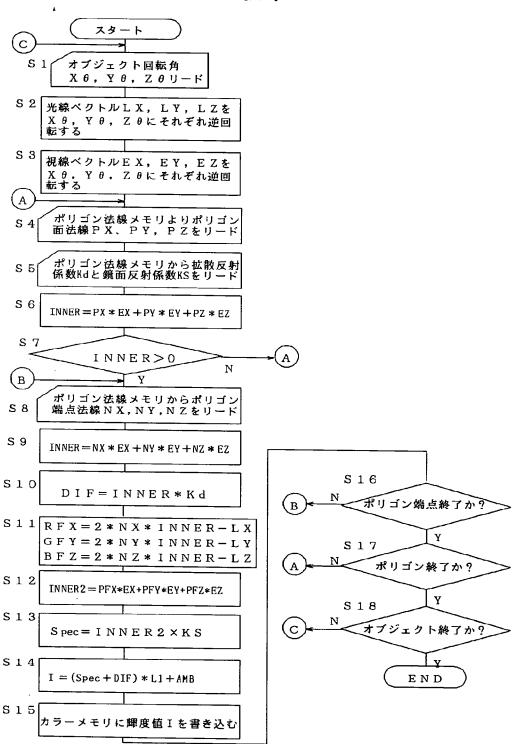




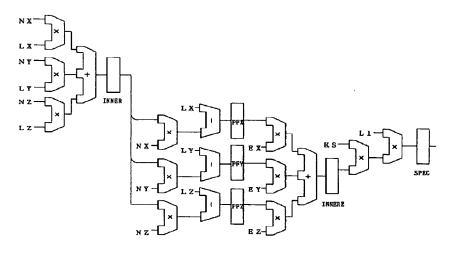




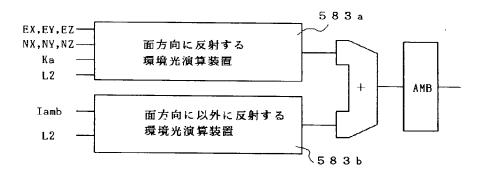
【図6】



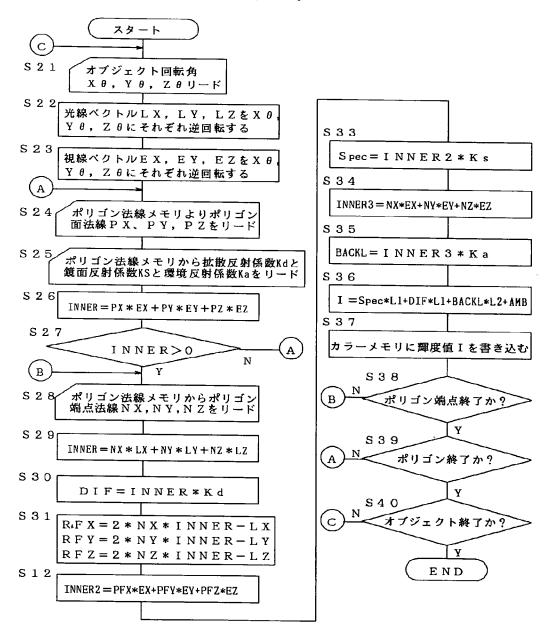
【図9】



【図10】



【図13】



フロントページの続き

(72) 発明者 中島 達也 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

(72)発明者 井澤 康浩 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
☐ BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
FADED TEXT OR DRAWING		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
SKEWED/SLANTED IMAGES		
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.